

FAX : 03 - 5245 - 1063

E-mail: ip-survey@iftech.or.jp

財団法人未来工学研究所 宛

**国際シンポジウム**  
**科学研究におけるリサーチツール等の知的財産保護がもたらす影響**  
**日本の調査結果と国際比較分析**  
**お申込書**

日時 : 2007年3月19日(月)

場所 : 国際文化会館(東京都港区六本木)

<b>ご芳名</b>	
<b>貴社名</b>	
<b>部署</b>	
<b>電話番号</b>	
<b>メールアドレス</b>	
<b>お申込</b> ご参加を希望される項目にチェックをお願いいたします	
全体セッション (午前)	
分科会 A (午後)	分科会はAまたはBのどちらかをひとつのみを御選択ください
分科会 B (午後)	
懇親会	